SEMICONDUCTOR LASER STABILIZER

Patent number:

JP62119993

Publication date:

1987-06-01

Inventor:

MURAYAMA SHUICHI; others: 01

Applicant:

YOKOGAWA ELECTRIC CORP

Classification:

- international:

H01S3/133

- european:

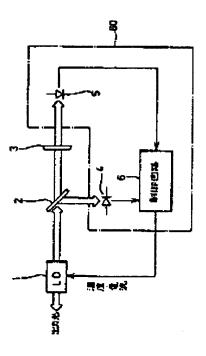
Application number:

JP19850259351 19851119

Priority number(s):

Abstract of JP62119993

PURPOSE:To stabilize an oscillated wavelength for a long period with a simple constitution by a method wherein change in the wavelength is detected by an optical filter and the temperature and the driving current of a semiconductor laser device are controlled. CONSTITUTION: The output light of a semiconductor laser (LD) 1 is separated by a half mirror 2 and the transmitted light is detected by a photodetector 5 through an optical filter 3. The filter 3 has low-pass characteristics with a predetermined wavelength as a threshold and shows different transmittance in accordance with the change of the wavelength. On the other hand, the light reflected by the half mirror 3 is detected by a photodetector 4 and inputted along with the output of the detector 5 to a control circuit 6. Following these inputs, the circuit 6 controls the temperature of the LD 1 so as to make the transmittance of the filter 3 to be 50%. Moreover, the circuit 6 compares the output of the detector 4 with a predetermined value and controls a driving circuit to obtain a stable oscillated wavelength and output for a long period.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

四公開特許公報(A) 昭62-119993

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和62年(1987)6月1日

H 01 S 3/133 7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

9発明の名称 半導体レーザ安定化装置

> の特 匑 昭60-259351

20出 頸 昭60(1985)11月19日

创発 明 者 村 Ш 秀

武蔵野市中町2丁目9番32号

横河北辰電機株式会社内

の発 眀 者 秋 浩

武蔵野市中町2丁目9番32号 武蔵野市中町2丁目9番32号

横河北辰軍機株式会社内

仍出 願 人 横河電機株式会社

Ш

郊代 理

弁理士 小沢 信助

1. 発明の名称

半導体レーザ安定化装置

2. 特許請求の範囲

(1)半導体レーザ素子と、この半導体レーザ素 子の出力光を入射して所定の波長で透過率または 反射率が変化する光フィルタ手段と、この光フィ ルタ手段の出力光を入射する受光素子と、この受 光素子の出力に対応して前記半導体レーザ素子の 個度を初御する制御回路とを構え、前記半導体レ ~ザ素子の出力光が前記所定の波及となるように √ (6)光フィルタ手段における光フィルタ業子の 解 戻したことを特徴とする半 継 休 レー 伊安定 化 枯 **27** .

(2)制即回路は半導体レーザ素子の光出力と光 フィルタ手段の光出力の比が一定となるように半 雄体レーザ素子の温度を制御する特許請求の範囲 第1項記載の半導体レーザ安定化装置。

(3) 劉如国路は半海体レーザ素子の光出力が一 定となるように半導体レーザ漿子の駆動器後も制 脚する特許請求の範囲第2項記載の半導体レーザ

安定化装置。

(4) 光フィルタ手段として波気により透過光量 と反射光量の比が変化する光フィルタ素子を使用 し、制御回路は前記比が一定になるように半導体 - レーザ素子の温度を制御する特許請求の範囲第1 項記載の半導体レーザ安定化装置。

(5)割節回路は半導体レーザ素子の光出力が一 定となるように半導体レーザ素子の駆動電流も制 即する特許額求の範囲第4項記載の半導体レーザ 安定化装置。

角度を変えることにより半導体レーザ素子の出力 光の波及を変化させるようにした特許請求の範囲 第1項記載の半導体レーザ安定化装置。

(7)半導体レーサ票子と、この半導体レーサ素 子の出力光を入射して所定の彼長で透過率または 反射率が変化する光フィルタ手段と、この光フィ ルタ手段の出力光を入射する受光素子と、この受 光素子の出力に対応して前記半導体レーザ素子の 駆動電流を初節する制即回路とを鍛え、前記半導

体レーザ業子の出力光が前記所定の波長となるように構成したことを特徴とする半導体レーザ安定化装置。

(8) 制御回路は半導体レーザ素子の光出力と光フィルタ手段の光出力の比が一定となるように半導体レーザ素子の駆動電流を制御する特許額求の 範囲第7項記載の半導体レーザ安定化装置。

(9) 光フィルタ手段として被長により透過光量と反射光量の比が変化する光フィルタ素子を使用し、糾伽回路は前記比が一定になるように半導体レーザ素子の駆動電流を制御する特許請求の範囲第7項記載の半導体レーザ安定化装置。

(10) 光フィルタ手段における光フィルタ素子の角度を変えることにより半導体レーサ素子の出力光の数長を変化させるようにした特許語求の範囲第7項記載の半導体レーサ安定化装置。

3. 発明の詳細な説明

く産業上の利用分野)

(作用)

本発明は、半導体レーザ出力光の波及を安定化させる半導体レーザ安定化装置に関するものであ

《関虹点を解決するための手段》

本意明の新1の発明に係る半導体レーザ安定化を設は、半導体レーザ素子との半導体レーザ素子との投資で透透の力光を入りまたのは、この半導体とする場合の出力があります。、この子の出力を対するが、からに発展を引動するが、ないの子を対したことを特徴とする。

(2) 本発明の第2の発明に係る半導体レーザ安定化装置は、半導体レーザ素子と、この半導体レーザ素子との放展で透過中またの出力光を入射してが変化を発展と、この投資を対象化する光がある。 大フィルク手段の出力光を入射する受光素との 大フィルク手段の出力光を入射する受光素と、 この分光子の出力に対応して的記半導体と、が 素子の駆動を設めまする制物の認とを確え、が など、またのというに対応がある。 à.

(従来の技術)

半導体レーザの発展被反は、温度や電流によって大きく変動する(例えば、波及変化/温度変化 一〇. 〇 6 6 n m / K 。 波及変化/電波変化 一〇. 〇 〇 7 n m / m A)。このため従来は波及を安定 化するため、半導体レーザ素子を恒温根などに入 れていた。

《発明が解決しようとする問題点》

しかしながら、上記のような構成の半導体レーザ安定化装置では、レーザパワーを変えるために電流を変えたり、半導体レーザの劣化によっても被長はシフトしてしまう。また恒温僧による特密な協度制御は複雑かつ高価な装置を必要とするという欠点がある。

本発明はこのような問題点を解決するためになされたもので、半導体レーザの発掘波及を簡単な構成で、及期間安定にロックすることのできる半導体レーザ安定化装置を実現することを目的とする。

上記のような緑成の半導体レーザ安定化装置に よれば、光フィルタ手段の披長特性を利用して改 長のロックを行うことができる。

(実施別)

以下本発明を図面を用いて詳しく説明する。

第2図は制即回路6の詳細な構成を示す構成フロック因である。61 および63 はそれぞれ受光

この様な構成の装置によれば、 波長のロックを 光フィルタで行っているため、半導体レーザの劣 化が起きても波長が変化しないという利点がある。

また受光素子4でハーフミラー2の反射光を検 出しているので、パワー設定値を変えて半導体レーザ素子1の出力パワーが変化しても波長のシフトが起こらない。なおレーザパワーの割婚をローカルに行えば(解えば半導体レーザ素子内にある)、第1回 光パワーモニタ用受光素子を利用する)、第1回 においてハーフミラー2および受光素子4を省略できる。

また上記の実施例では半導体レーザ素子1の反対 既から外部出力を収出しているが、半導体レーザ素子1とハーフミラー2との間にピームスプリックなどを設けて外部に収出してもよい。

第 5 図は本発明の第 2 の実施例を示すための構成プロック図である。第 1 図に周一の部分には周じ記号を付して説明を省略する。制御回路 1 6 において、 1 6 1 は受光素子 5 の出力を増幅する増額器、 1 6 2 はこの増幅器 1 6 1 の出力を入力す

幅される。増幅器61の出力と増幅器63の出力 は差動増幅器でその差を演算され、PIDコント ローラ64の入力となる。PIDコントローラ6 4 はその出力で半導体レーザ素子1の温度を制御 する。この結果、ハーフミラー2を透過する光量 が、ハーフミラー2で反射する光量すなわち半温 体レーザ業子1の出力光の光量の1/2と等しく なるように朝御回路 6 が半導体レーザ素子 1 の温 皮を(第3回のTェに)制御するので、半導体レ ーザネ子1の出力光の波長はオメにロックされる。 増幅器 6 3 の出力は設定回路 6 5 において光パワ - の設定値と比較され、その叙述がPIDコント ローラ66の入力となり、PIDコントローラ6 8の出力で半導体シーザ素子1の注入電流を制御 している。したがって半導体レーザ素子1の出力 パワーも一定に制御されている。半導体レード素 子1の反対側からの出力が外部で利用される。ま た第18では省略されているが、制御部60は光 フィルタ3の湿度を検出して光フィルタ3の温度 特性を補償する機能も備えている。

るロックインアンで、164は受光素子4の出力を増幅し光パワーの設定値と比較する増幅器、1.65はこの増幅器164および前記ロックインアンで162の出力を入力する電流コントローラ、166はこの超波コントローラ165により電流と11の組度を制御する温度、17は半導体レーザ素子11の組度を制御する温度コントローラ、163は前記ロックインアンで162および超流取166に出力が接続する発振器である。

このような構成の装置によれば、ロックィンアンプを使用しているのでノイズの低減に効果があ

り、より正確に被反のロックを行うことができる。 第6図は第1図および第5図の実施別において、 ハーフミラーを省略した本定明の第3の実施別を 示す部分構成プロック図である。22、23は半 様体レーザ菓子1の出力を入別して平行光にする レンズである。半導体レーザ素子1の出力光の一 部はレンズ22および光フィルタ3を介して受光 素子5に入射し、他の一部はレンズ23を介して 受光素子4に入射する。

第7 密は本発明の第4 の実施例を説明するための特性動権圏である。すなわち上記の各次施制において、光フィルタ3 の角度を変えることにより、点線に示すように放長に対する透過特性をシフトすることができる。この結果、半導体レーザ安定化装置がロックするレーザ光の放長を変えることができる。

第8回は本発明の第5の実施例を示す構成プロック回である。32は半導体レーザ素子1の出力 光を入射するダイクロイックミラーで光フィルタ 手段を構成し、第9回の特性曲線図に示すような

ームスプリック43は光フィルタ手段を構成している。底光角底は被反により変化するから、この 装置における波及特性は第11回の特性曲線圏のようになる。製御回路46の動作は第8回の場合 と同様である。

第12回は本形明の第7の実施例で、第10回 の装置において、幅光ピームスプリック43の代 りに被屈折を科用するローションプリズム53を 使用したものを示す構成プロック図である。 〈発明の効果〉

以上述べたように本発明によれば、半導体レーザの発揮波長を簡単な構成で、長期間安定にロックすることのできる半導体レーザ安定化装費を簡単な構成で実現することができる。光計測用光線としても優れている。

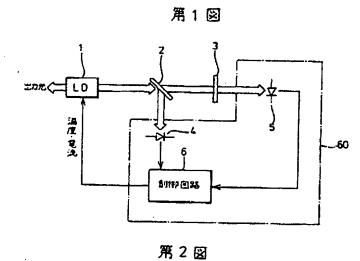
4. 図面の簡単な説明

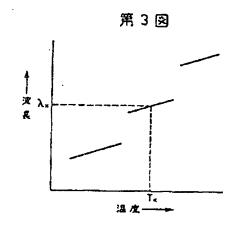
第1回は本発明に係る半導体レーザ安定化装置の一実施網を示す構成プロック図、第2回は第1回接壁の部分構成プロック図、第3回および第4回は第1回装置の動作を説明するための特性曲線

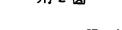
反射透過特性を有する。36はダイクロイックを ラー32からの透過光を受光素子5で検出した信 号Aおよびダイクロイックミラー32からの反射 光を受光素子4で検出した信号Bを入力しての 体レーサ素子1に対してA/Bを一定にするよう に被長制御を行い、A+Bを一定とするよう に被長制御を行う新御回路である。第1回の実施所 比べて光学系の構成が簡単になるという利点がある。

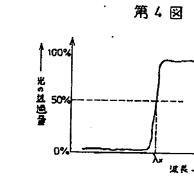
1 . 1 1 ··· 半導体レーザ素子、3 . 3 2 . 4 1 . 4 2 . 4 3 . 5 3 ··· 光フィルタ呼段、4 . 5 . ··· 受光素子、6 . 1 6 . 3 6 . 4 8 ··· 斜即回路、λ x ··· 所定の波長。

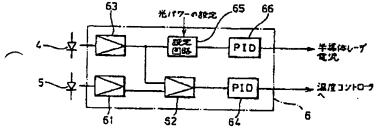
特開昭62-119993 (5)



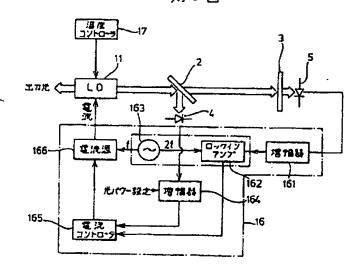




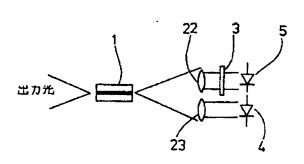




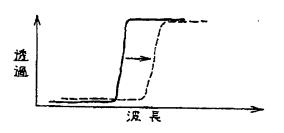
第5図



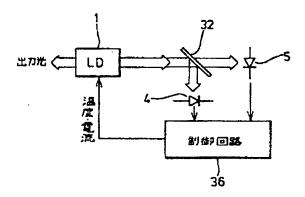
角 6 図



第7図



第8図



第9図

